

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-10-28-020028-a - b8a9af5b3f8b4fd999b831cbe4270491

1. Найменування плану: ДК 021:2015: 42940000-7 — Машини для термічної обробки матеріалів (Трубчаста піч 1200 °C High Temperature Tube Furnace TOB-G1200-60-III або еквівалент) (42942200-3 — Вакуумні печі)
2. Сума: 966 014.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 28.10.2025 21:45

Інформація про замовника

5. Найменування: Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 05416952
7. Місцезнаходження: 03028, Україна, м. Київ, Київ, Проспект Науки будинок 41
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Трубчаста піч 1200 °C High Temperature Tube Furnace TOB-G1200-60-III або еквівалент
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 42940000-7 Машини для термічної обробки матеріалів
11. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 966 014.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Інші джерела (Спецфонд)	966 014.00 UAH

- 13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
- 14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Жовтень 2025